**Коленченко, Ольга Вячеславовна. Технологическое обеспечение параметров качества поверхностного слоя, себестоимости и производительности на основе параметрической оптимизации процессов механической обработки : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.08 / Коленченко Ольга Вячеславовна; [Место защиты: Рыбин. гос. авиац. техн. ун-т им. П.А. Соловьёва].- Уфа, 2013.- 179 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-5/2086**